



CAS IR Grid / 化学研究所 / 中国科学院化学研究所 / 其它

## 一种电极表面修饰材料及其制备方法和用途

文献类型: 专利

**作者** 康宏亮; 刘瑞刚; 黄勇

**发表日期** 2013-06-12

**专利类型** 发明

**申请日期** 2011-11-17

**专利申请号** ZI201110365484.6

**源URL** [<http://ir.iccas.ac.cn/handle/121111/33739>]

**专题** 化学研究所\_其它

**作者单位** 中国科学院化学研究所

**推荐引用方式** 康宏亮,刘瑞刚,黄勇. 一种电极表面修饰材料及其制备方法和用途. 2013-06-12.

**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [化学研究所](#)

浏览

20

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。